

Judul:

Studi pengaruh waktu pemrosesan dan temperatur substrat lapisan tipis CeO₂ hasil penumbuhan dengan teknik sputering terhadap nilai resistansi listrik

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Cerium oxides

Nomor Panggil:

S41282

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)